

<p>(51) 国際特許分類6 C09J 9/02, H21L 21/60</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/09623</p> <p>(43) 国際公開日 2000年2月24日(24.02.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP98/03609</p> <p>(22) 国際出願日 1998年8月13日(13.08.98)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)[JP/JP] 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 渡辺伊津夫(WATANABE, Itsuo)[JP/JP] 〒308-0842 茨城県下館市一本松1194-6 Ibaraki, (JP) 竹村賢三(TAKEMURA, Kenzo)[JP/JP] 〒307-0001 茨城県結城市結城8237-1 Ibaraki, (JP) 永井 朗(NAGAI, Akira)[JP/JP] 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 日立化成松代ハウスB306 Ibaraki, (JP) 井坂和博(ISAKA, Kazuhiro)[JP/JP] 渡辺 治(WATANABE, Osamu)[JP/JP] 小島和良(KOJIMA, Kazuyoshi)[JP/JP] 〒300-3261 茨城県つくば市花畑1-15-18 紫峰寮 Ibaraki, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 弁理士 富田和子, 外(TOMITA, Kazuko et al.) 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9-10 横浜HSビル7階 Kanagawa, (JP)</p> <p>(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: ADHESIVE FOR BONDING CIRCUIT MEMBERS, CIRCUIT BOARD, AND METHOD OF PRODUCING THE SAME</p> <p>(54)発明の名称 回路部材接続用接着剤並びに回路板及びその製造方法</p> <div data-bbox="331 1287 1305 1772" data-label="Image"> </div> <p>(57) Abstract An adhesive for bonding and securing a semiconductor chip to a circuit board and electrically connecting the electrodes of the two, and containing 100 parts by weight of an adhesive resin composition and 10 to 200 parts by weight of an adhesive resin composition and 10 to 200 parts by weight of an inorganic filler; a circuit board in which the circuit members are bonded together with the adhesive, and a method of producing the circuit board.</p>		

本発明では、半導体チップと基板とを接着固定するとともに両者の電極どうしを電氣的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有する接着層を含む接着剤と、該接着剤を用いて回路部材どうしが接続された回路板と、該回路板の製造方法とが提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AL	アルバニア	EE	エストニア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AU	オーストラリア	FR	フランス	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LS	レソト	SK	スロヴァキア
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BE	ベルギー	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MA	モロッコ	TD	チャード
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MC	モナコ	TG	トーゴ
BJ	ベナン	GN	ギニア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BR	ブラジル	GW	ギニア・ビサオ	MG	マダガスカル	TZ	タンザニア
BY	ベラルーシ	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア 共和国	TM	トルクメニスタン
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TR	トルコ
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	TT	トリニダード・トバゴ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モリタニア	UA	ウクライナ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	UG	ウガンダ
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	US	米国
CM	カメルーン	IN	インド	NE	ニジェール	UZ	ウズベキスタン
CN	中国	IS	アイスランド	NL	オランダ	VN	ヴェトナム
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NZ	ノールウェー	YU	ユーゴスラビア
CJ	キューバ	JP	日本	PT	ポルトガル	ZA	南アフリカ共和国
CY	キプロス	KE	ケニア	RO	ルーマニア	ZW	ジンバブエ
CZ	チェコ	KG	キルギスタン				
DE	ドイツ	KP	北朝鮮				
DK	デンマーク	KR	韓国				

## 明 細 書

回路部材接続用接着剤  
並びに  
回路板及びその製造方法

## 技術分野

本発明は、例えばフリップチップ実装方法により半導体チップと基板とを接着固定するとともに両者の電極どうしを電氣的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とに関する。

## 背景技術

半導体実装分野では、低コスト化・高精度化に対応した新しい実装形態としてＩＣ（Integrated Circuit）チップを直接プリント基板やフレキシブル配線板に搭載するフリップチップ実装が注目されている。

フリップチップ実装方法としては、チップの端子にはんだバンプを設け、はんだ接続を行う方法や導電性接着剤を介して電氣的接続を行う方法が知られている。これらの方法では、各種の環境に曝した場合、接続するチップと基板

の熱膨張係数差に基づくストレスが接続界面で発生し接続信頼性が低下するという問題がある。このため、一般に、接続界面のストレスを緩和する目的でエポキシ樹脂系のアンダフィル材をチップ／基板の隙間に注入する方法が検討されている。

しかし、このアンダフィルの注入工程は、プロセスを煩雑化し、生産性、コストの面で不利になるという問題がある。このような問題を解決すべく、最近では、異方導電性と封止機能とを有する異方導電性接着剤を用いたフリップチップ実装が、プロセス簡易性という観点から注目されている。

しかしながら、異方導電接着剤を介してチップを直接基板に搭載すると、温度サイクル試験においてチップと基板との熱膨張係数差に基づくストレスが接続部で生じることから、熱衝撃試験、PCT（Pressure Cooker Test）試験、はんだバス浸漬試験などの信頼性試験を行うと接続抵抗の増大や接着剤の剥離が生じるという問題がある。また、チップの接続端子に突起電極が形成されている場合、信頼性試験においてチップと基板との熱膨張係数差に基づくストレスが突起電極とチップとの界面に集中して、突起電極がチップ電極界面から剥離し、導通不良が生じるという問題がある。

本発明は、接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上する回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とを提供するものである。

本発明の第1の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在して、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有することを特徴とする。

また、本発明の第2の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有する第1の接着剤層と、接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

また、本発明の第3の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極の間を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、上記接着剤の硬化後の110～130℃での平均熱膨張係数が200ppm/℃以下であることを特徴とする。接着剤の硬化後の110～130℃での平均熱膨張係数は30～200ppm/℃であることが好ましい。

また本発明の第4の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、互いに異なる物性値を持つ第3の接着剤層と第4の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

上記接着剤の硬化後の弾性率が、第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第4の接着剤層の硬化後の40℃における弾性率が100~2000MPaであることが好ましい。

また、上記接着剤の熱膨張係数が第3の接着剤層<第4の接着剤層であり、第3の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数が20~70ppm/℃であることが好ましい。

また、接着剤のガラス転移温度が第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上であることが好ましい。

上記第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有することができる。

上記接着剤は、接着樹脂組成物100体積部に対して導電粒子を0.1~30体積部含有することができる。

上記接着剤では、接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaであることが好ましい。

接着剤組成物は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤を含有することができ、アクリルゴムとしては、その分子中にグリシジルエーテル基を含有しているものが好

ましい。

上記接着剤は、形状がフィルム状であってもよい。

本発明の回路板は、

第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、

上記対向配置された第1の接続端子と第2の接続端子との間に接着剤を介在させ、

加熱加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電氣的に接続させた回路板であって、

上記接着剤が本発明の回路部材接続用接着剤であることを特徴とする。

第1の接続端子を有する第1の回路部材が第1の接続端子を有する無機質絶縁基板であり、第2の接続端子を有する第2の回路部材が、第2の接続端子を有する有機質絶縁基板である場合、上記多層構成の接着剤の第1の接着剤層又は第3の接着剤層は、上記第1の回路部材側に接着して使用される。

本発明の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有する回路部材接続用接着剤、または、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有する第1の接着剤層と接着樹脂組成物を主成

分とする第2の接着剤層とを備えた多層構成の回路部材接続用接着剤である。このような本発明の回路部材接続用接着剤において、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10～200重量部含有する回路部材接続用接着剤の接着樹脂組成物は、硬化後の40℃での弾性率が30～2000MPaであるものが好ましく、このとき接着剤の40℃での弾性率は100～5000MPaであることができ、2000MPaを超え、3500MPa以下であることが好ましい。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30～2000MPaのもので、無機質充填材を含有することにより接着剤の40℃での弾性率が2000MPaを超えるものは、低弾性率接着樹脂組成物による応力緩和とともに無機質充填材により熱膨張係数を小さくすることができ、接続信頼性に優れる回路部材接続用接着剤を提供することができる。

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層には、無機質充填材を含有しないことが望ましいが、特性を調整するため第1の接着剤層の無機質充填材の量より少ない量、例えば50重量%未満、好ましくは20重量%未満含有することができる。

また、接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層は、硬化後の40℃における弾性率が100～2000MPaの接着剤層とすることができる。

本発明に用いられる多層構成の接着剤は、相接続する回路部材の弾性率又は熱膨張係数の大小に応じて配置するこ



とが望ましい。すなわち、相対的に回路部材の弾性率が大きい又は熱膨張係数の小さい側に、相対的に弾性率の大きい又は熱膨張係数の小さい又はガラス転移温度の高い第3の接着剤層側が、相対的に回路部材の弾性率が小さい又は熱膨張係数の大きい側に、相対的に弾性率の小さい又は熱膨張係数の大きい又はガラス転移温度の低い第4の接着剤層側が接着されるように接着剤を配置することが望ましい。

本発明に用いられる多層構成の接着剤において、例えば半導体チップと有機絶縁基板とを接続する場合、チップと有機絶縁基板との間の熱膨張係数差に基づく応力を緩和する目的では、有機絶縁基板側の面を構成する第4の接着剤層の硬化後の40℃での弾性率は100～2000MPaであることが好ましい。半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層の硬化後の40℃での弾性率は、第4の接着剤層より大きく、500～5000MPaが使用される。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熱膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層の30～100℃までの熱膨張係数は20～70ppm/℃であることが好ましく、有機絶縁基板側の面を構成する第4の接着剤層の30～100℃までの熱膨張係数は第3の接着剤層より大きく、30～100ppm/℃であることが好ましい。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熱膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上、更には180℃以下であることが好ましく、有機絶縁基板側

の面を構成する第4の接着剤層のガラス転移温度は第3の接着剤層より小であることが好ましい。

第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、無機質充填材を含有することができる。

接着剤の接着後の段階に相当する接着フィルム硬化物の熱膨張係数及びガラス転移温度は、例えば、真空理工(株)熱機械試験機TM-7000(引っ張りモード、荷重5gf、5℃/分で昇温)を用いて測定することができる。なお、接着フィルムの硬化は、接着工程時の加熱温度及び時間と同じ条件で行い、硬化は、接着フィルムをオイルバスに浸漬して行うことができる。このような接着フィルム硬化物は、DSC(Differential Scanning Calorimeter)を用いた測定において全硬化発熱量の90%以上の発熱を終えたものである。

本発明において用いられる接着樹脂組成物としては、エポキシ樹脂と、イミダゾール系、ヒドラジド系、三フッ化ホウ素-アミン錯体、スルホニウム塩、アミンイミド、ポリアミンの塩、ジシアンジアミド等の潜在性硬化剤との混合物を用いることができ、回路部材の熱膨張係数差に基づくストレスを緩和するためには、接着後の40℃での弾性率が30~2000MPaの接着樹脂組成物が好ましい。

例えば、接続時の良好な流動性や高接続信頼性を得られる接着樹脂組成物として、エポキシ樹脂と、イミダゾール系、ヒドラジド系、三フッ化ホウ素-アミン錯体、スルホニウム塩、アミンイミド、ポリアミンの塩、ジシアンジアミド等の潜在性硬化剤との混合物に、接着後の40℃での

弾性率が  $30 \sim 2000 \text{ MPa}$  になるようにアクリルゴムを配合したものが好ましい。

接着樹脂組成物の接着後の段階に相当する接着樹脂組成物硬化物の弾性率は、例えば、レオロジ（株）製レオスペクトラ DVE-4（引っ張りモード、周波数  $10 \text{ Hz}$ 、 $5^\circ\text{C}$ /分で昇温、 $-40^\circ\text{C} \sim 250^\circ\text{C}$ まで測定）を用いて DVE 法により測定することができる。なお、接着樹脂組成物の接着の硬化は、接着工程時の加熱温度及び時間と同じ条件で行い、硬化は、接着樹脂組成物フィルムをオイルバスに浸漬して行うことができる。このような接着樹脂組成物フィルム硬化物は、DSC を用いて測定した場合の全硬化発熱量の  $90\%$  以上の発熱を終えたものである。

エポキシ樹脂としては、エピクロルヒドリンとビスフェノール A や F、AD 等とから誘導されるビスフェノール型エポキシ樹脂、エピクロルヒドリンとフェノールノボラックやクレゾールノボラックとから誘導されるエポキシノボラック樹脂やナフタレン環を含んだ骨格を有するナフタレン系エポキシ樹脂、グリシジルアミン、グリシジルエーテル、ビフェニル、脂環式等の 1 分子内に 2 個以上のグリシジル基を有する各種のエポキシ化合物等を単独にあるいは 2 種以上を混合して用いることが可能である。これらのエポキシ樹脂は、不純物イオン ( $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$  等) や、加水分解性塩素等を  $300 \text{ ppm}$  以下に低減した高純度品を用いることがエレクトロンマイグレーション防止のために好ましい。

エポキシ樹脂は、熱膨張係数の低下及びガラス転移温度

の向上のため、3官能以上の多官能エポキシ樹脂及び／又はナフタレン系エポキシ樹脂が好ましい。3官能以上の多官能エポキシ樹脂としては、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリスヒドロキシフェニルメタン型エポキシ樹脂、テトラフェニロールエタン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシ樹脂等がある。また、ナフタレン系エポキシ樹脂は、1分子中に少なくとも1個以上のナフタレン環を含んだ骨格を有しており、ナフトール系、ナフタレンジオール系等がある。

アクリルゴムとしては、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル及びアクリロニトリルのうち少なくとも一つをモノマー成分とした重合体又は共重合体があげられ、中でもグリシジルエーテル基を含有するグリシジリアクリレートやグリシジルメタクリレートを含む共重合体系アクリルゴムが好適に用いられる。

これらアクリルゴムの分子量は、接着樹脂組成物の凝集力を高める点から20万以上が好ましい。アクリルゴムの接着樹脂組成物中の配合量は、15重量%以下であると接着後の40℃での弾性率が2000MPaを超えてしまい、また40重量%以上になると低弾性率化は図れるが接続時の熔融粘度が高くなって、接続電極界間、又は接続電極と導電粒子との界面の熔融接着剤の排除性が低下するため、接続電極間又は接続電極と導電粒子間の電氣的導通を確保できなくなる。このため、アクリル配合量としては15～40重量%が好ましい。接着樹脂組成物に配合されたこれ

らのアクリルゴムは、ゴム成分に起因する誘電正接のピーク温度が40～60℃付近にあるため、接着組成物の低弾性率化を図ることができる。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30～2000MPaであることが好ましく、接着剤の40℃での弾性率は100～5000MPaであることができ、2000を超えるものであることができる。

また、接着剤にはフィルム形成性をより容易にするためにフェノキシ樹脂などの熱可塑性樹脂を配合することもできる。特に、フェノキシ樹脂は、エポキシ樹脂と構造が類似しているため、エポキシ樹脂との相溶性、接着性に優れるなどの特徴を有するので好ましい。フィルム形成は、これら少なくともエポキシ樹脂、アクリルゴム、フェノキシ樹脂、潜在性硬化剤からなる接着組成物と導電粒子とを有機溶剤に溶解あるいは分散により液状化して、剥離性基材表面に塗布し、硬化剤の活性温度以下で溶剤を除去することにより行われる。この時用いる溶剤は、芳香族炭化水素系溶剤と含酸素系溶剤との混合溶剤が材料の溶解性を向上させるため好ましい。

本発明に用いられる無機質充填材としては、特に限定するものではなく、例えば、熔融シリカ、結晶質シリカ、ケイ酸カルシウム、アルミナ、炭酸カルシウム等の粉体があげられる。無機質充填材の配合量は、接着樹脂組成物100重量部に対して10～200重量部であり、熱膨張係数を低下させるには配合量が大きいほど効果的であるが、多量に配合すると接着性や接続部での接着剤の排除性低下に

基づく導通不良が発生するたし、配合量が小さいと熱膨張係数を充分低下できないため、20～90重量部が好ましい。また、その平均粒径は、接続部での導通不良を防止する目的で3  $\mu$ m以下にするのが好ましい。また、接続時の樹脂の流動性の低下及びチップのパッシベーション膜のダメージを防ぐ目的では、球状充填材を用いることが望ましい。

本発明の接着剤には、チップのバンプや基板電極の高さばらつきを吸収するために、異方導電性を積極的に付与する目的で導電粒子を混入・分散することもできる。本発明において導電粒子は、例えばAu、Ag、Cuやはんだ等の金属の粒子であり、ポリスチレン等の高分子の球状の核材にNi、Cu、Au、はんだ等の導電層を設けたものがより好ましい。更に導電性の粒子の表面にSn、Au、はんだ等の表面層を形成することもできる。粒径は基板の電極の最小の間隔よりも小さいことが必要で、電極の高さばらつきがある場合、高さばらつきよりも大きいことが好ましく、1～10  $\mu$ mが好ましい。また、接着剤に分散される導電粒子量は、接着剤樹脂組成物100体積部に対して0.1～30体積部であり、好ましくは0.2～15体積部である。

本発明の接着剤は、フィルム状接着剤として使用することができる。

フィルム状接着剤は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤等からなる接着組成物を有機溶剤に溶解あるいは分散により、液状化して、剥離性基材上に塗布し、硬化

剤の活性温度以下で溶剤を除去することに得ることができる。

多層層構成のフィルム状接着剤は、例えば、第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤とを個々にポリエチレンテレフタレート、フッ素系樹脂等からなるセパレータフィルム（剥離性基材）の表面に塗布形成した後、第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤を加圧又は加圧と同時に加熱しながらラミネートして第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤とからなるフィルム状接着剤を得る方法、また、上記セパレータフィルム表面に第1又は第3のフィルム状接着剤（又は第2又は第4のフィルム状接着剤）を形成した上に、第2又は第4のフィルム状接着剤（又は第1又は第3のフィルム状接着剤）を重ねて塗布形成して第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤からなるフィルム状接着剤を得る方法等がある。

第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤を積層してなるフィルム状接着剤との厚さは、合計で20～120 $\mu$ mとすることが好ましく、第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤との個々の厚さの比は、第1又は第3のフィルム状接着剤：第2又は第4のフィルム状接着剤＝1：9～9：1の範囲とすることが好ましい。特に、半導体チップと有機絶縁基板との接続においては、第1又は第3のフィルム状接着剤：第2又は第4のフィルム状接着剤＝3：7～7：

3 の範囲とすることがより好ましい。

フィルム状接着剤の膜厚は、第 1 及び第 2 の回路部材間のギャップに比べ、厚いほうが好ましく、一般にはギャップに対して 5  $\mu$ m 以上厚い膜厚が望ましい。

本発明において、回路部材としては半導体チップ、抵抗体チップ、コンデンサチップ等のチップ部品、プリント基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシブル配線板等の基板等が用いられる。

チップ部品は、シリコン、ガラス、セラミックス、化合物半導体基板等の非金属の無機質絶縁基板に多数の接続端子が形成されており、プリント基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシブル配線板等の基板は有機質絶縁基板に多数の接続端子が形成されている。

チップ部品を実装する基板として、半導体チップ端子に対応する電極（接続端子）が形成された有機質絶縁基板が使用される。

有機質絶縁基板としては、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂等の合成樹脂フィルム、又はガラスクロス、ガラス不織布等のガラス基材にポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂を含浸し硬化させた積層板が使用される。

チップ端子と接続するための電極と、この電極が形成された表面絶縁層と、所定数層の絶縁層と、各絶縁層の間に配置される所定数層の配線層と、所定の上記電極及び配線層の間を電氣的に接続する導体化された穴とを有する多層配線板が使用できる。



このような多層配線板として、ガラスクロスを用いた絶縁層を備える基材又は1層以上の導体回路を有する配線基板の表面に、絶縁層と導体回路層とを交互に形成した、ビルドアップ多層基板が好ましい。

表面絶縁層は、樹脂フィルムを用いることができ、この樹脂フィルムはエポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、変成ポリフェニレンエーテル樹脂、フェノキシ樹脂、アミドエポキシ樹脂、フェノール樹脂やこれらの混合物、共重合物等のフィルムが、またポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリエーテルエーテルケトン、全芳香族液晶ポリエステル、フッ素系樹脂などの耐熱性熱可塑性エンジニアリングプラスチックのフィルムが使用できる。樹脂フィルム中に有機もしくは無機の充填材を含むものを使用できる。ガラス基材で補強された樹脂よりなる絶縁層としては、ガラスクロス、ガラス不織布等のガラス基材にエポキシ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂を含浸し硬化させたプリプレグが使用できる。

回路部材には接続端子が通常は多数（場合によっては単数でも良い）設けられており、上記回路部材の少なくとも1組をそれらの回路部材に設けられた接続端子の少なくとも一部を対向配置し、対向配置した接続端子間に接着剤を介在させ、加熱加圧して対向配置した接続端子どうしを電氣的に接続して回路板とする。

回路部材の少なくとも1組を加熱加圧することにより、対向配置した接続端子どうしは、直接接触により又は異方導電性接着剤の導電粒子を介して電氣的に接続する。

半導体チップや基板の電極パッド上には、めっきで形成されるバンプや金ワイヤの先端をトーチ等により溶融させ、金ボールを形成し、このボールを電極パッド上に圧着した後、ワイヤを切断して得られるワイヤバンプなどの突起電極を設け、接続端子として用いることができる。

無機絶縁基板からなる第1の回路部材と有機絶縁基板からなる第2の回路部材をフィルム状接着剤により接続する場合を例にとりて、回路板の製造法を説明する。

第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の回路部材と、第2の接続端子を有する、有機質絶縁基板からなる第2の回路部材とを、第1の接続端子と第2の接続端子を対向させて配置し、この対向配置させた第1の接続端子と第2の接続端子との間に、本発明の回路部材接続用接着剤を、第1又は第3の接着剤層が第1の回路部材側になるように配置して介在させ、これを加圧して、対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電氣的に接続させることにより、本発明の回路板を製造することができる。

具体的には、例えば、まず、第2の回路部材にフィルム状第2又は第4の接着剤層の面を接触させフィルム状接着剤を第2の回路部材に仮固定する。続いて、第1の回路部材の電極と第2の回路部材の電極との位置合わせを行い、第1の回路部材側から一電極あたり20～150 g fの荷重を加えつつ、フィルム状接着剤が180～200℃となるように温度を10～20秒間加えてフィルム状接着剤を硬化させる。これによって第1の回路部材の電極と第2の

回路部材の電極とを電氣的に接続すると同時に、第 1 の回路部材と第 2 の回路部材間にはフィルム状接着剤の硬化によって、この接続状態を保持する。

半導体チップを実装基板に接続する例について、図 1 及び図 2 を参照して説明する。図 1 は、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含まない接着剤を用いて接続した例を示す。図 2 は、図 1 の場合において、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含む接着剤を用いて接続する場合の接続部を示す。

図 1 に示す電子部品装置は、実装基板 20 と、それに実装された半導体チップ 10 とで構成される。なお、図 1 は、電子部品装置の一部を示すもので、実際には、実装基板 20 上に、他の半導体チップ等の他の部品が搭載される。

半導体チップ 10 は、その一つの面に、接続電極 11 となる突起電極（バンプ）が形成されている。この接続電極 11 を介して、実装基板と電氣的に接続される。

実装基板 20 は、複数層の絶縁層 21、22 と、上記各絶縁層 21、22 を介して配置される複数層の配線層 32、33 と、上記半導体チップ 10 の接続電極 11 と接続するための接続用電極端子 31 と、上記配線層 32、33 のうちの、特定の配線層間を電氣的に接続するため上記絶縁層 21、22 を貫通して設けられる導体 34 とを有する。上記導体 34 を貫通させるため、絶縁層 21、22 には、必要な箇所に、スルーホールとするための孔 25 が設けられる。すなわち、この実装基板は、樹脂複合系多層配線板を構成する。ここで、配線層 32 は、内層回路として設けら

れ、配線層 3 3 及び接続用電極端子 3 1 は、外層回路として設けられる。接続用電極端子 3 1 は、その上にチップを搭載するための導体回路として機能する。

半導体チップ 1 0 に設けた接続電極 1 1 である突起電極（バンプ）は、実装基板 2 0 の表面に設けた接続用電極端子 3 1 と位置合わせされる。半導体チップ 1 0 と実装基板 2 0 間に、接着のためのフィルム状の接着剤 4 0 が配置される。この状態で、半導体チップ 1 0 側から加圧加熱することにより、接着剤 4 0 は、流動し、硬化することにより、半導体チップ 1 0 に設けた接続電極 1 1 と実装基板 2 0 表面に設けた接続用電極端子 3 1 とが直接機械的に接して、電気的な接続を得る。

導電粒子 4 1 を分散させた異方導電性接着剤等の接着剤 4 0 を用いる場合には、図 2 に示すように、接続電極 1 1 と接続用電極端子 3 1 が、それらの間に導電粒子 4 1 が介在した状態で接続されると共に、接着固定される。異方導電性接着剤 4 0 を用いる場合、接続すべき対向する電極面を圧接させるようにした状態では、対向電極間では、それらの間に存在する導電粒子を介して導通が行われる。また、隣接する電極間では、接着剤は、導電粒子を内包するものの、導電粒子の密度が低いため、導電性を示さない。

上記実装基板 2 0 は、ガラス基材で補強された樹脂よりなる少なくとも 1 層以上の第 1 の絶縁層 2 1 と、最外層として、少なくとも上記電子部品が接着固定される側の 1 層を構成する第 2 の絶縁層 2 2 とを有する。なお、図 1 の例では、上記電子部品が接着固定される側とは異なる側にも

第 2 の絶縁層 22 を設けている。

本発明の接着剤によれば、半導体チップと回路部材接続用接着剤界面でのストレスを緩和できる他、更に接着樹脂組成物として 40℃での弾性率が 30 ～ 2000 MPa である場合には更に接着樹脂組成物によって熱衝撃、PCT やはんだバス浸漬試験などの信頼性試験において生じるストレスを吸収できるため、信頼性試験後においても接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上する。本発明によれば、回路部材接続用接着剤の厚み方向に物性の勾配をもうけることが可能なため、熱衝撃、PCT やはんだバス浸漬試験等の信頼性試験において生じる内部応力を吸収でき、信頼性試験後においても接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が向上する。また、フィルム状の接着剤は、取扱性にも便利である。

したがって、本発明の接着剤は、LCD (Liquid Crystal Display) パネルと TAB (Tape Automated Bonding)、TAB とフレキシブル回路基板、LCD パネルと IC チップ、IC チップとプリント基板とを接続時の加圧方向にのみ電氣的に接続するために好適に用いられる。

本発明の回路板は、信頼性試験において生じるストレスを吸収でき、信頼性試験後においても接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上する。また、本発明の回路板では、チップ側に熱膨張係数が小さい接着フィルムをチップと接着剤界面でのストレスを緩和できることから、チップの電極パッドに突起電極を設

けた場合、温度サイクル試験下での突起電極の電極パッドからの剥離を大幅に低減できる。

### 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の電子部品装置の構成の一例を示す断面図である。

図 2 は、電子部品と実装基板との接続状態の一例を示す断面図である。

### 発明を実施するための最良の形態

#### 実施例 1

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート（40 部）、エチルアクリレート（30 部）、アクリロニトリル（30 部）及びグリシジルメタクリレート（3 部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85 万）125 g とを酢酸エチル 400 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）325 g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：0.5  $\mu\text{m}$ ）を接着樹脂組成物 100 重量部に対して 40 重量部、更にニッケル粒子（直径：3  $\mu\text{m}$ ）を 2 体積% 分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m) にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45  $\mu$ mの接着フィルムaを形成した。なお、この接着フィルムaの溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800 MPaであった。

次に、得られた接着フィルムaを用いて、金バンプ（面積：80  $\mu$ m×80  $\mu$ m、スペース30  $\mu$ m、高さ：15  $\mu$ m、バンプ数：288）付きチップ（10mm×10mm、厚み：0.5mm）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムa（12mm×12mm）をNi/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu$ m、厚み：0.8mm）に80℃、10 kgf/cm<sup>2</sup>で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板（厚み：0.8mm）との位置合わせを行った。次いで、180℃、30g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で6 m $\Omega$ 、平均で2 m $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>  $\Omega$ 以上であり、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験（121℃、2気圧）200時間、260℃のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

## 実施例 2

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート (40 部)、エチルアクリレート (30 部)、アクリロニトリル (30 部) 及びグリシジルメタクリレート (3 部) を共重合したアクリルゴム (分子量: 85 万) 175 g とを酢酸エチル 525 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ (エポキシ当量: 185) 275 g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ (平均粒子径:  $0.5 \mu\text{m}$ ) を接着樹脂組成物 100 重量部に対して 60 重量部、更にニッケル粒子 (直径:  $5 \mu\text{m}$ ) を 2 体積% 分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ (シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:  $40 \mu\text{m}$ ) にロールコートで塗布し、 $100^\circ\text{C}$  で 10 分間乾燥させて、厚み  $45 \mu\text{m}$  の接着フィルム b を形成した。この接着フィルム b の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した  $40^\circ\text{C}$  の弾性率は、 $400 \text{ MPa}$  であった。

次に得られた接着フィルム b を用いて、金バンプ (面積:  $80 \mu\text{m} \times 80 \mu\text{m}$ 、スペース  $30 \mu\text{m}$ 、高さ:  $15 \mu\text{m}$ 、バンプ数: 288) 付きチップ ( $10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ ) と、Ni/Au めっき Cu 回路プリント基板 (電極高さ:  $20 \mu\text{m}$ 、厚み:  $0.8 \text{ mm}$ ) との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム b ( $12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ ) を Ni/



AuめっきCu回路プリント基板に80℃、10kgf/cm<sup>2</sup>で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板との位置合わせを行った。次いで、170℃、30g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で18mΩ、平均で8mΩ、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>Ω以上であり、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験（121℃、2気圧）200時間、260℃のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

### 実施例 3

フェノキシ樹脂50gと、ブチルアクリレート（40部）、エチルアクリレート（30部）、アクリロニトリル（30部）及びグリシジルメタクリレート（3部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85万）100gとを酢酸エチル350gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）350gをこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：0.5μm）を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にポリスチレン系核体（直径：5μm）の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m) にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45  $\mu$ mの接着フィルムcを形成した。この接着フィルムcの溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000 MPaであった。

次に得られた接着フィルムcを用いて、金バンプ（面積：80  $\mu$ m×80  $\mu$ m、スペース30  $\mu$ m、高さ：15  $\mu$ m、バンプ数：288）付きチップ（10mm×10mm、厚み：0.5mm）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu$ m、厚み：0.8mm）との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムc（12mm×12mm）をNi/AuめっきCu回路プリント基板に80℃、10kgf/cm<sup>2</sup>で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板との位置合わせを行った。次いで、170℃、30g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で5m $\Omega$ 、平均で1.5m $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup> $\Omega$ 以上であり、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験（121℃、2気圧）200時間、260℃のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 4

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート (40 部)、エチルアクリレート (30 部)、アクリロニトリル (30 部) 及びグリシジルメタクリレート (3 部) を共重合したアクリルゴム (分子量: 85 万) 100 g とを酢酸エチル 350 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ (エポキシ当量: 185) 350 g 部をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ (平均粒子径:  $0.5 \mu\text{m}$ ) を接着樹脂組成物 100 重量部に対して 40 重量部、更にポリスチレン系核体 (直径:  $5 \mu\text{m}$ ) の表面に Au 層を形成した導電粒子を 5 体積% 分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ (シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:  $40 \mu\text{m}$ ) にロールコートで塗布し、 $100^\circ\text{C}$  で 10 分間乾燥させて、厚み  $45 \mu\text{m}$  の接着フィルム d を形成した。この接着フィルム d の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した  $40^\circ\text{C}$  の弾性率は、 $1000 \text{ MPa}$  であった。また、接着フィルム d の TMA 法で測定した  $110 \sim 130^\circ\text{C}$  の平均熱膨張係数は  $111 \text{ ppm}$  であった。

次に、得られた接着フィルム d を用いて、金バンプ (面積:  $50 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$ 、362 バンプ、スペース:  $20 \mu\text{m}$ 、高さ:  $15 \mu\text{m}$ ) 付きチップ ( $1.7 \text{ mm} \times 1.7 \text{ mm}$ 、厚み:  $0.5 \text{ mm}$ ) と、ITO (Yttrium Tin Oxide) 回路付ガラス基板 (厚み:  $1.1 \text{ mm}$ ) との接続を以下に

示すように行った。

まず、接着フィルム c (12 mm × 12 mm) を I T O 回路付ガラス基板に 80℃、10 kgf/cm<sup>2</sup> で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップの bumps と I T O 回路付ガラス基板との位置合わせを行った。次いで、180℃、40 g/bump、20 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 bump あたり最高で 150 mΩ、平均で 80 mΩ、絶縁抵抗は 10<sup>8</sup> Ω 以上であり、これらの値は -40 ~ 100℃ の熱衝撃試験 1000 サイクル処理、PCT 試験 (105℃、1.2 気圧) 100 時間においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 5

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート (40 部)、エチルアクリレート (30 部)、アクリロニトリル (30 部) 及びグリシジルメタクリレート (3 部) を共重合したアクリルゴム (分子量: 85 万) 125 g とを酢酸エチル 400 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ (エポキシ当量: 185) 325 g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ (平均粒子径: 0.5 μm) を接着樹脂組成物 100 重量部に対して 60 重量部、更にニッケル粒子 (直径: 5 μm) を 2 体積% 分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ (シリコーン処理

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m) にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45  $\mu$ mの接着フィルムeを形成した。この接着フィルムeの溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800 MPaであった。

次に得られた接着フィルムeを用いて、バンプレスチップ(10 mm×10 mm、厚み：0.5 mm、パッド電極：Al、パッド径：120  $\mu$ m)と、回路上にNi/AuめっきCuバンプ(直径：100  $\mu$ m、スペース50  $\mu$ m、高さ：15  $\mu$ m、バンプ数：200)を形成したNi/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムe(12 mm×12 mm)をNi/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ：20  $\mu$ m、厚み：0.8 mm)に80℃、10 kgf/cm<sup>2</sup>で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのAlパッドとNi/AuめっきCuバンプ付Ni/AuめっきCu回路プリント基板(厚み：0.8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、30 g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で8 m $\Omega$ 、平均で4 m $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>  $\Omega$ 以上であり、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験(121℃、2気圧)200時間、260℃のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接

続信頼性を示した。

#### 実施例 6

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート（40 部）、エチルアクリレート（30 部）、アクリロニトリル（30 部）及びグリシジルメタクリレート（3 部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85 万）125 g とを酢酸エチル 400 g に溶解し、30 % 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）325 g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：0.5  $\mu\text{m}$ ）を樹脂接着剤組成物 100 重量部に対して 40 重量部分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu\text{m}$ ）にロールコートで塗布し、100  $^{\circ}\text{C}$  で 10 分間乾燥させて、第 1 の接着層である接着フィルム f（厚み：25  $\mu\text{m}$ ）を形成した。なお、この接着フィルム f の溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した 40  $^{\circ}\text{C}$  の弾性率は、800 MPa であった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子（直径：3  $\mu\text{m}$ ）を 2 体積 % 分散した以外は、接着フィルム f の作成と同様にして、第 2 の接着層である接着フィルム g（厚み：25  $\mu\text{m}$ ）を形成した。得られた接着フィルム g の 40  $^{\circ}\text{C}$  での弾性率は、800 MPa であった。

次に、得られた接着フィルム f 及び接着フィルム g をラ

ミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 h を得た。

この積層フィルム状接着剤 h を用いて、金バンプ（面積： $80\mu\text{m} \times 80\mu\text{m}$ 、スペース  $30\mu\text{m}$ 、高さ： $15\mu\text{m}$ 、バンプ数：288）付きチップ（ $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 、厚み： $0.5\text{mm}$ ）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 h（ $12\text{mm} \times 12\text{mm}$ ）の接着フィルム g（第2の接着剤層）をNi/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ： $20\mu\text{m}$ 、厚み： $0.8\text{mm}$ ）に $80^\circ\text{C}$ 、 $10\text{kgf}/\text{cm}^2$ で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルム f（第1の接着剤層）側にチップを対向させ、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板（厚み： $0.8\text{mm}$ ）との位置合わせを行った。次いで、 $180^\circ\text{C}$ 、 $50\text{g}/\text{バンプ}$ 、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で $6\text{m}\Omega$ 、平均で $2\text{m}\Omega$ 、絶縁抵抗は $10^8\Omega$ 以上であり、これらの値は $-55 \sim 125^\circ\text{C}$ の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験（ $121^\circ\text{C}$ 、2気圧）200時間、 $260^\circ\text{C}$ のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 7

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート（40部）、

エチルアクリレート（30部）、アクリロニトリル（30部）及びグリシジルメタクリレート（3部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85万）175gとを酢酸エチル525gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）275gをこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：1 $\mu$ m）を、接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40 $\mu$ m）にロールコートで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着剤層にあたる接着フィルムi（厚み：20 $\mu$ m）を形成した。この接着フィルムiの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、400MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子（直径：5 $\mu$ m）を2体積%分散した以外は、接着フィルムiの作成と同様にして、第2の接着剤層にあたる接着フィルムj（厚み：20 $\mu$ m）を形成した。得られた接着フィルムjの40℃での弾性率は、400MPaであった。

次に、得られた接着フィルムi及び接着フィルムjをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤kを得た。この積層フィルム状接着剤kを用いて、金パンプ（面積：80 $\mu$ m $\times$ 80 $\mu$ m、スペース30 $\mu$ m、高さ：15 $\mu$ m、パンプ数：288）付きチップ（10mm $\times$ 10mm



m、厚み：0.5 mm）と、Ni / AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤k（12 mm × 12 mm）の接着フィルムj（第2の接着層）を、Ni / AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu$ m、厚み：0.8 mm）に80℃、10 kgf / cm<sup>2</sup>で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルムi（第1の接着層）側にチップを対向させ、チップの bumps とNi / AuめっきCu回路プリント基板（厚み：0.8 mm）との位置合わせを行った。次いで、180℃、50 g / bumps、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 bumpsあたり最高で18 m $\Omega$ 、平均で8 m $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>  $\Omega$ 以上であり、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、PCT試験（121℃、2気圧）200時間、260℃のはんだバス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 8

フェノキシ樹脂50 gと、ブチルアクリレート（40部）、エチルアクリレート（30部）、アクリロニトリル（30部）及びグリシジルメタクリレート（3部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85万）100 gとを酢酸エチル350 gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）350 gをこの溶液

に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：0.5  $\mu\text{m}$ ）を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu\text{m}$ ）にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層にあたる接着フィルムm（厚み：25  $\mu\text{m}$ ）を形成した。この接着フィルムmの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000 MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにポリスチレン系核体（直径：5  $\mu\text{m}$ ）の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積％分散した以外は、接着フィルムmの作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルムn（厚み：25  $\mu\text{m}$ ）を形成した。得られた接着フィルムnの40℃での弾性率は、1000 MPaであった。

次に、得られた接着フィルムmと接着フィルムnとをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤pを得た。この積層フィルム状接着剤pを用いて、金バンプ（面積：80  $\mu\text{m} \times 80 \mu\text{m}$ 、スペース30  $\mu\text{m}$ 、高さ：15  $\mu\text{m}$ 、バンプ数：288）付きチップ（10 mm  $\times$  10 mm、厚み：0.5 mm）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤p（12 mm  $\times$  12 mm）の接着フィルムn（第2の接着層）を、Ni/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu\text{m}$ 、厚み：

0.8 mm) に 80℃、10 kgf/cm<sup>2</sup> で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルム (第1の接着層) 側にチップを対向させ、チップのバンプと Ni/Au めっき Cu 回路プリント基板 (厚み: 0.8 mm) との位置合わせを行った。次いで、180℃、50 g/バンプ、20 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 バンプあたり最高で 5 mΩ、平均で 1.5 mΩ、絶縁抵抗は 10<sup>8</sup> Ω 以上であり、これらの値は -55 ~ 125℃ の熱衝撃試験 1000 サイクル処理、PCT 試験 (121℃、2 気圧) 200 時間、260℃ のはんだバス浸漬 10 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 9

フェノキシ樹脂 50 g と、ブチルアクリレート (40 部)、エチルアクリレート (30 部)、アクリロニトリル (30 部) 及びグリシジルメタクリレート (3 部) を共重合したアクリルゴム (分子量: 85 万) 125 g とを酢酸エチル 400 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ (エポキシ当量: 185) 325 g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ (平均粒子径: 0.5 μm) を、接着樹脂組成物 100 重量部に対して 60 重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ (シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 25 μ

m) にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層にあたる接着フィルムq（厚み：25 $\mu$ m）を形成した。この接着フィルムqの、溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子（直径：3 $\mu$ m）を2体積％分散した以外は、接着フィルムqの作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルムr（厚み：25 $\mu$ m）を形成した。得られた接着フィルムrの40℃での弾性率は、800MPaであった。

次に、得られた接着フィルムqと接着フィルムrとをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤sを得た。

この積層フィルム状接着剤sを用いて、バンプレスチップ（10mm×10mm、厚み：0.5mm、パッド電極：Al、パッド径：120 $\mu$ m）と、回路上にNi/AuめっきCuバンプ（直径：100 $\mu$ m、スペース50 $\mu$ m、高さ：15 $\mu$ m、バンプ数：200）を形成したNi/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤s（12mm×12mm）の接着フィルムr（第2の接着層）を、Ni/AuめっきCuバンプ（直径：100 $\mu$ m、スペース50 $\mu$ m、高さ：15 $\mu$ m、バンプ数：200）を形成したNi/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20 $\mu$ m、厚み：0.8mm）に80℃、10kgf/cm<sup>2</sup>で貼りつ

けた後、セパレータを剥離し、接着フィルム q（第 1 の接着層）側にチップを対向し、チップのバンプと Ni / Au めっき Cu 回路プリント基板（厚み：0.8 mm）との位置合わせを行った。次いで、180℃、50 g / バンプ、20 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 バンプあたり最高で 8 mΩ、平均で 4 mΩ、絶縁抵抗は  $10^8 \Omega$  以上であり、これらの値は -55 ~ 125℃ の熱衝撃試験 1000 サイクル処理、PCT 試験（121℃、2 気圧）200 時間、260℃ のはんだバス浸漬 10 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 10

フェノキシ樹脂 195 g と多官能エポキシ（エポキシ当量：212）130 g とを酢酸エチル 1,083 g に溶解し、30% 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）325 g をこの溶液に加え、攪拌し、更にニッケル粒子（直径：5 μm）を 2 体積% 分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液を、セパレータ（シリコン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40 μm）にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第3の接着層にあたる接着フィルム t（厚み：25 μm）を形成した。硬化後の接着フィルム t の 30 ~ 1

0 0 ℃までの熱膨張係数は4 5 p p m、ガラス転移温度は1 5 0 ℃、4 0 ℃での弾性率は2 , 6 0 0 M P aであった。

また、フェノキシ樹脂5 0 gと、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(2 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量: 8 5 万) 1 0 0 gとを酢酸エチル5 0 0 gに溶解させ、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量: 1 8 5) 3 5 0 gをこの溶液に加え、攪拌し、更にニッケル粒子(直径: 5  $\mu$  m)を2 体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 4 0  $\mu$  m)にロールコートで塗布し、1 0 0 ℃で1 0 分間乾燥させて、第4の接着層にあたる接着フィルムu(厚み: 2 5  $\mu$  m)を形成した。硬化後の接着フィルムuの3 0 ~ 1 0 0 ℃までの熱膨張係数は7 0 p p m、ガラス転移温度は1 2 5 ℃、4 0 ℃での弾性率は1 , 0 0 0 M P aであった。

次に、接着フィルムtと接着フィルムuとをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤v(厚み: 5 0  $\mu$  m)を形成した。

次に、得られた積層フィルム状接着剤vを用いて、金バンプ(高さ: 3 0  $\mu$  m、バンプ数: 1 8 4)付きチップ(大きさ: 1 0 × 1 0 m m、厚み: 0 . 5 5 m m)と、Ni / AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ: 2 0  $\mu$  m、基板厚み: 0 . 8 m m)との接続を、以下に示すように行

った。

まず、積層フィルム状接着剤 v (大きさ:  $12 \times 12$  mm) の接着フィルム u (第 4 の接着層) 面をプリント基板側として、Ni / Au めっき Cu 回路プリント基板に  $60^\circ\text{C}$ 、 $0.5$  MPa の条件で積層フィルム状接着剤 v を仮接続させた。仮接続工程後、チップの bumps と Ni / Au めっき Cu 回路プリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤 v 上にチップを載置し、続いて  $180^\circ\text{C}$ 、 $50$  g / bumps、 $20$  秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 bumps あたり最高で  $10$  m $\Omega$ 、平均で  $2$  m $\Omega$ 、絶縁抵抗は  $10^8$   $\Omega$  以上であり、これらの値は  $-55 \sim 125^\circ\text{C}$  の熱衝撃試験  $1,000$  サイクル及び  $110^\circ\text{C}$   $85\%$  RH、PCT 試験  $500$  時間中の試験中連続 (in situ) 抵抗測定で良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例 11

フェノキシ樹脂  $195$  g と多官能エポキシ (エポキシ当量:  $212$ )  $130$  g とを酢酸エチル  $1,083$  g に溶解し、 $30\%$  溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ (エポキシ当量:  $185$ )  $325$  g をこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ (平均粒子径:  $0.5$   $\mu\text{m}$ ) を樹脂組成物  $100$  重量部に対して  $20$  重量部、更にニッケル粒子 (直径:  $5$   $\mu\text{m}$ ) を  $2$  体積% 分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m）にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第3の接着層にあたる接着フィルムw（厚み：25  $\mu$ m）を形成した。硬化後の接着フィルムwの30～100℃までの熱膨張係数は38 ppm、ガラス転移温度は153℃、40℃での弾性率は3,000 MPaであった。

また、フェノキシ樹脂50gと、ブチルアクリレート（40部）、エチルアクリレート（20部）、アクリロニトリル（30部）及びグリシジルメタクリレート（3部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85万）100gとを酢酸エチル500gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）350gをこの溶液に加え、攪拌し、溶融シリカ（平均粒子径：0.5  $\mu$ m）を樹脂組成物100重量部に対して20重量部、更にニッケル粒子（直径：5  $\mu$ m）を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m）にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第4の接着層にあたる接着フィルムx（厚み：25  $\mu$ m）を形成した。硬化後の接着フィルムxの30～100℃までの熱膨張係数は60 ppm、ガラス転移温度は127℃、40℃での弾性率は1,400 MPaであった。

次に、接着フィルムwと接着フィルムxとをラミネート



し、複合膜である積層フィルム状接着剤 y (厚み :  $50\ \mu\text{m}$ ) を形成した。

次に、得られた積層フィルム状接着剤 y を用いて、金バンプ (高さ :  $30\ \mu\text{m}$ 、バンプ数 : 184) 付きチップ (大きさ :  $10 \times 10\ \text{mm}$ 、厚み :  $0.55\ \text{mm}$ ) と、Ni / Auめっき Cu回路プリント基板 (電極高さ :  $20\ \mu\text{m}$ 、基板厚み :  $0.8\ \text{mm}$ ) との接続を、以下に示すように行った。

積層フィルム状接着剤 y (大きさ :  $12 \times 12\ \text{mm}$ ) の接着フィルム x (第4の接着層) 面をプリント基板側として、Ni / Auめっき Cu回路プリント基板に  $60^\circ\text{C}$ 、 $0.5\ \text{MPa}$  の条件で積層フィルム状接着剤 y を仮接続させた。仮接続工程後、チップのバンプと Ni / Auめっき Cu回路プリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤 y 上にチップを載置し、続いて  $180^\circ\text{C}$ 、 $50\ \text{g}$  / バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で  $10\ \text{m}\Omega$ 、平均で  $2\ \text{m}\Omega$ 、絶縁抵抗は  $10^8\ \Omega$  以上であり、これらの値は  $-55 \sim 125^\circ\text{C}$  の熱衝撃試験 1,000 サイクル及び  $110^\circ\text{C}$  85% RH、PCT試験 500 時間中の試験中連続 (in situ) 抵抗測定で良好な接続信頼性を示した。

#### 比較例 1

実施例 10 で得られた積層フィルム状接着剤 v を用いて、金バンプ (高さ :  $30\ \mu\text{m}$ 、バンプ数 : 184) 付きチッ

プ（大きさ：10×10 mm、厚み：0.55 mm）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20 μm、基板厚み：0.8 mm）との接続を、実施例10と同様にして行った。ただし、本比較例では、積層フィルム状接着剤v（大きさ：12×12 mm）の接着フィルムt（第3の接着層）面をプリント基板側とした。

本接続後の接続抵抗は、1バンプあたり最高で10 mΩ、平均で2 mΩ、絶縁抵抗は10<sup>8</sup> Ω以上であったが、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験500サイクルで、また110℃85%RH、PCT試験300時間で電氣的導通が不良になった。

## 比較例 2

フェノキシ樹脂195 gと多官能エポキシ（エポキシ当量：212）130 gとを酢酸エチル1,083 gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）325 gをこの溶液に加え、攪拌し、更にニッケル粒子（直径：5 μm）を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40 μm）にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み50 μmの接着フィルムzを形成した。硬化後の接着フィルムzの30～100℃までの熱膨張係数は45 ppm、ガラス転移温度は150℃、40℃での弾性率

は 2 , 6 0 0 M P a で あ っ た 。

次に、得られた接着フィルム z のみを用いて、金バンプ（高さ：30  $\mu$ m、バンプ数：184）付きチップ（大きさ：10  $\times$  10 mm、厚み：0.55 mm）と、Ni / AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu$ m、基板厚み：0.8 mm）との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム z を、Ni / AuめっきCu回路プリント基板に60  $^{\circ}$ C、0.5 MPaの条件で仮接続させた。仮接続工程後、チップのバンプとNi / AuめっきCu回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルム z 上にチップを載置し、続いて180  $^{\circ}$ C、50 g / バンプ、20 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 バンプあたり最高で10 m  $\Omega$ 、平均で3 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>  $\Omega$ 以上であったが、これらの値は-55 ~ 125  $^{\circ}$ Cの熱衝撃試験300サイクル及び260  $^{\circ}$ Cのはんだバス浸漬10 秒後において電氣的導通が不良になった。接続部分の断面観察の結果、導通不良部分の一部で接着フィルム界面の剥離が観察された。

### 比較例 3

フェノキシ樹脂50 g と、ブチルアクリレート（40 部）、エチルアクリレート（20 部）、アクリロニトリル（30 部）及びグリシジルメタクリレート（3 部）を共重合したアクリルゴム（分子量：85 万）100 g とを酢酸エチル500 g に溶解し、30 % 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ（エポキシ当量：185）350 gをこの溶液に加え、攪拌し、更にニッケル粒子（直径：5  $\mu$ m）を2体積％分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ（シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み：40  $\mu$ m）にロールコートで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み25  $\mu$ mの接着フィルム $\alpha$ を形成した。硬化後の接着フィルム $\alpha$ の30～100℃までの熱膨張係数は60 ppm、ガラス転移温度は125℃、40℃での弾性率は1,000 MPaであった。

次に、得られた接着フィルム $\alpha$ のみを用いて、金バンブ（高さ：30  $\mu$ m、バンブ数：184）付きチップ（大きさ：10×10 mm、厚み：0.55 mm）と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板（電極高さ：20  $\mu$ m、基板厚み：0.8 mm）との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム $\alpha$ をNi/AuめっきCu回路プリント基板に60℃、0.5 MPaの条件で仮接続させた。仮接続工程後、チップのバンブとNi/AuめっきCu回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルム $\alpha$ 上にチップを載置し、続いて180℃、50 g/バンブ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行なって本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1バンブあたり最高で10 m $\Omega$ 、平均で2 m $\Omega$ 、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>  $\Omega$ 以上であったが、これらの値は-55～125℃の熱衝撃試験30サイクルで、

熱衝撃試験の高温試験時に電氣的導通が不良になるという現象が生じた。

#### 産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上した回路板を製造することが可能となる。

## 請求の範囲

1. 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、

上記接着樹脂組成物 100 重量部に対して上記無機質充填材を 10 ～ 200 重量部含有する回路部材接続用接着剤。

2. 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物 100 重量部に対して該無機質充填材を 10 ～ 200 重量部含有する第 1 の接着剤層と、

接着樹脂組成物を主成分とする第 2 の接着剤層とを備える多層構成の回路部材接続用接着剤。

3. 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物 100 重量部に対して該無機質充填材を 10 ～ 200 重量部含有する第 1 の接着剤層と、

接着樹脂組成物を含み、硬化後の 40℃における弾性率が 100 ～ 2000 MPa である第 2 の接着剤層とを備え

る多層構成の回路部材接続用接着剤。

4. 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、

硬化後の  $110 \sim 130^{\circ}\text{C}$  での平均熱膨張係数が  $200 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$  以下である回路部材接続用接着剤。

5. 上記接着剤の硬化後の  $110 \sim 130^{\circ}\text{C}$  での平均熱膨張係数が  $30 \sim 200 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$  である請求項4記載の回路部材接続用接着剤。

6. 相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電氣的に接続する回路部材接続用接着剤であって、異なる物性値を持つ第3の接着剤層と第4の接着剤層を備えた多層構成の回路部材接続用接着剤。

7. 第1の接着剤層の硬化後の弾性率が第2の接着剤層の硬化後の弾性率より大きい請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

8. 第4の接着剤層の硬化後の  $40^{\circ}\text{C}$  における弾性率が  $100 \sim 2000 \text{ MPa}$  である請求項7記載の回路部材接続用接着剤。

9. 第3の接着剤層の熱膨張係数が、第4の接着剤層の熱膨張係数より小さい請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

10. 第3の接着剤層の30～100℃までの熱膨張係数が20～70 ppm/℃である請求項9記載の回路部材接続用接着剤。

11. 第3の接着剤層のガラス転移温度が、第4の接着剤層のガラス転移温度より高い請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

12. 第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上である請求項11記載の回路部材接続用接着剤。

13. 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、

接着樹脂組成物と、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10～200重量部の無機質充填材とを含む請求項7、9又は11のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

14. 無機質充填材の平均粒径が3 μm以下である請求項1、2、3、4又は13のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。



15. 上記接着剤は、

導電粒子を、上記接着樹脂組成物100体積部に対して0.1～30体積部含有する請求項1～14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

16. 上記接着剤は、

上記無機質充填材の平均粒径に比べて平均粒径の大きい導電粒子を、上記接着樹脂組成物100体積部に対して0.1～30体積部含有する請求項1、2、3、4、13又は14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

17. 上記接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30～2000MPaである請求項1～16のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

18. 接着樹脂組成物が、エポキシ系樹脂及び潜在性硬化剤を含有する請求項1～17のいずれかに記載の回路接続用フィルム状接着剤。

19. 接着剤組成物が、エポキシ樹脂、アクリルゴム、及び、潜在性硬化剤を含有する請求項1～18のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

20. 上記アクリルゴムが、分子中にグリシジルエーテル基を含有する請求項19記載の回路部材接続用接着剤。

2 1 . 形状がフィルム状である、請求項 1 ～ 2 0 のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

2 2 . 第 1 の接続端子を有する第 1 の回路部材と、  
第 2 の接続端子を有する第 2 の回路部材とを、  
第 1 の接続端子と第 2 の接続端子を対向して配置し、  
上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子を電氣的に接続させた回路板であって、

上記接着剤が請求項 1 ～ 2 1 のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤である回路板。

2 3 . 上記第 1 の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上記第 2 の回路部材が有機質絶縁基板であり、

上記接着剤は、請求項 2 又は 3 記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第 1 の接着剤層の少なくともいずれかが上記第 1 の回路部材側に接着されている請求項 2 2 記載の回路板。

2 4 . 上記第 1 の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上記第 2 の回路部材が有機質絶縁基板であり、

上記接着剤は、請求項 7 ～ 1 3 のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第 3 の接着剤層の少なくともいずれかが上記第 1 の

回路部材側に接着されている請求項 2 2 記載の回路板。

2 5 . 上記第 1 の回路部材が半導体チップである、請求項 2 3 又は 2 4 記載の回路板。

2 6 . 第 1 の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第 1 の回路部材と、

第 2 の接続端子を有する、有機質絶縁基板からなる第 2 の回路部材とを、

第 1 の接続端子と第 2 の接続端子とを対向させて配置し、  
上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子との間に、請求項 2 又は 3 記載の回路部材接続用接着剤を、上記第 1 の接着剤層が上記第 1 の回路部材側になるように配置して介在させ、

加圧して上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子とを電氣的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

2 7 . 第 1 の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第 1 の回路部材と、

第 2 の接続端子を有する、有機質絶縁基板からなる第 2 の回路部材とを、

第 1 の接続端子と第 2 の接続端子とを対向させて配置し、  
上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子との間に、請求項 7 ～ 1 3 のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤を、上記第 3 の接着剤層が上記第 1 の回路部材側に

なるように配置して介在させ、

加圧して上記対向配置した第 1 の接続端子と第 2 の接続端子とを電氣的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

1/1

図1

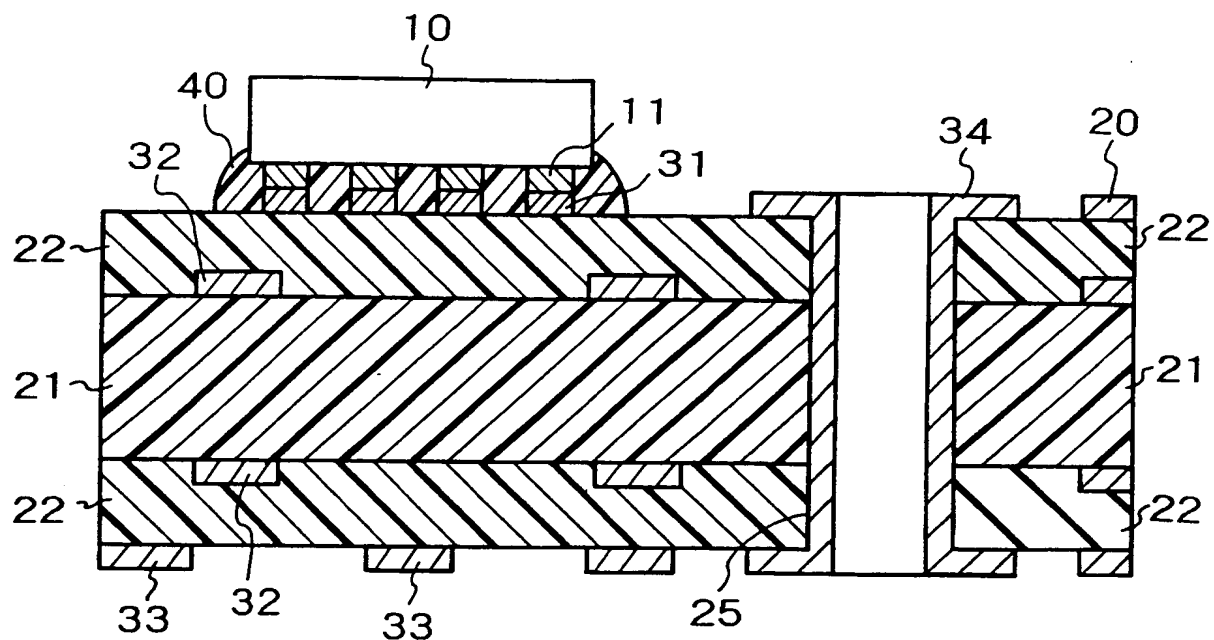
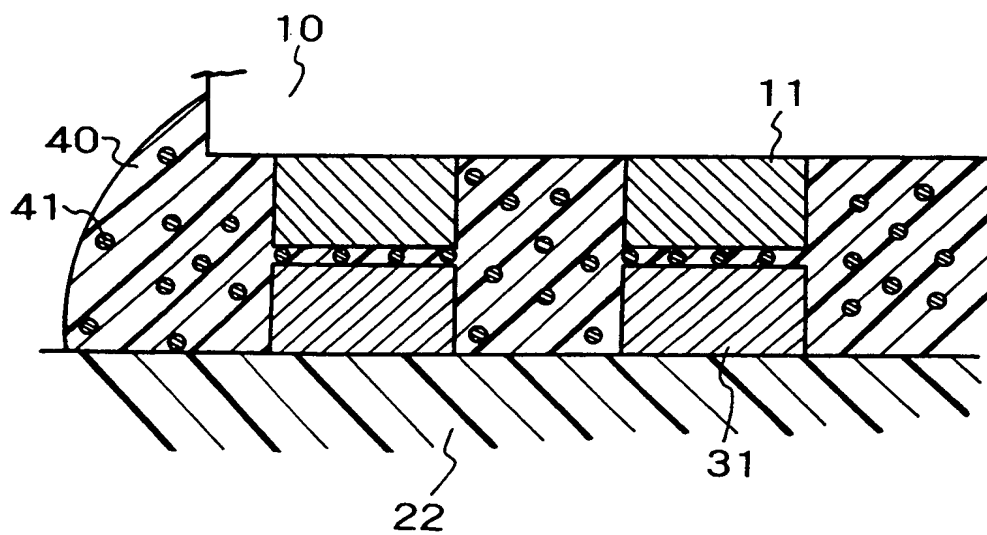


図2



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03609

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
Int.Cl<sup>6</sup> C09J9/02, H21L21/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>6</sup> C09J9/02, H21L21/60

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 51-21192, A (Seikosha Co., Ltd.), 20 February, 1976 (20. 02. 76), Claims ; page 2, upper right column, lower right column ; page 3, upper left column ; Figs. 3 to 9 & US, 4113981, A & FR, 2282148, A & DE, 2536361, A	1, 15, 16, 21, 22, 23
X	JP, 04-118873, A (Catalysts & Chemicals Industries Co., Ltd.), 20 April, 1992 (20. 04. 92), Claims ; page 3, upper left column ; drawings (Family: none)	2, 26
Y	JP, 01-236588, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 21 September, 1989 (21. 09. 89), Claims ; Figs. 1, 2 (Family: none)	2, 26
Y	JP, 10-163254, A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 19 June, 1998 (19. 06. 98), Claims ; Fig. 1 (Family: none)	3, 17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
10 November, 1998 (10. 11. 98)

Date of mailing of the international search report  
17 November, 1998 (17. 11. 98)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03609

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 06-260533, A (Sony Chemicals Corp.), 16 September, 1994 (16. 09. 94), Claims ; Fig. 3 (Family: none)	3, 17
A	JP, 06-349339, A (Sony Chemicals Corp.), 22 December, 1994 (22. 12. 94), Claims (Family: none)	4
A	JP, 62-51111, A (Nitto Electric Industrial Co., Ltd.), 5 March, 1987 (05. 03. 87), Claims ; Figs. 1 to 4 (Family: none)	6
Y	JP, 08-3529, A (Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.), 9 January, 1996 (09. 01. 96), Claims (Family: none)	19, 20



PCT

E P US

## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)

[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 HC141201	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP98/03609	国際出願日 (日.月.年) 13.08.98	優先日 (日.月.年)
出願人(氏名又は名称) 日立化成工業株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

2. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

3. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列リストを含んでおり、次の配列リストに基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願と共に提出されたもの

☐ 出願人がこの国際出願とは別に提出したもの

☐ しかし、出願時の国際出願の開示の範囲を越える事項を含まない旨を記載した書面が添付されていない

☐ この国際調査機関が書換えたもの

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、  
第 2 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☒ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 98/03609

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>o</sup> C09J9/02, H21L21/60

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>o</sup> C09J9/02, H21L21/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 51-21192, A (株式会社精工舎) 20. 2月. 1976 (20. 02. 76) 特許請求の範囲, 第2頁右上欄, 同頁右下欄, 第3頁左上欄, 第3図~第9図&US, 4113981, A &FR, 2282148, A &DE, 2536361, A	1, 15, 16, 21, 22, 23
X	J P, 04-118873, A (触媒化成工業株式会社) 20. 4月. 1992 (20. 04. 92) 特許請求の範囲, 第3頁左上欄, 図面 (ファミリーなし)	2, 26
Y	J P, 01-236588, A (松下電器産業株式会社) 21. 9月. 1989 (21. 09. 89) 特許請求の範囲, 第1図, 第2図 (ファミリーなし)	2, 26

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10. 11. 98

国際調査報告の発送日

17.11.98

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

佐藤 邦彦

4 J

8215

電話番号 03-3581-1101 内線 6874

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 10-163254, A (日立化成工業株式会社) 19. 6月. 1998 (19. 06. 98) 特許請求の範囲, 図1 (ファミリーなし)	3, 17
Y	J P, 06-260533, A (ソニーケミカル株式会社) 16. 9月. 1994 (16. 09. 94) 特許請求の範囲, 図3 (ファミリーなし)	3, 17
A	J P, 06-349339, A (ソニーケミカル株式会社) 22. 12月. 1994 (22. 12. 94) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	4
A	J P, 62-51111, A (日東電気工業) 5. 3月. 1987 (05. 03. 87) 特許請求の範囲, 第1図~第4図 (ファミリーなし)	6
Y	J P, 08-3529, A (綜研化学株式会社) 9. 1月. 1996 (09. 01. 96) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	19, 20

REC'D 04 DEC 2000

WIPO PCT

P C T

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 HC141201	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 98/03609	国際出願日 (日.月.年) 13.08.98	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> C09J9/02、H21L21/60		
出願人 (氏名又は名称) 日立化成工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で 4 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 13.03.00	国際予備審査報告を作成した日 13.11.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 佐藤 邦彦 電話番号 03-3581-1101 内線 6827	4 J 8 2 1 5

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-43 ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 5, 6, 8-12, 15, 17-27 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 1-4, 7, 13, 14, 16 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1, 2 ~~ページ~~図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)

請求の範囲 1-27 有  
請求の範囲 無

進歩性(IS)

請求の範囲 1-27 有  
請求の範囲 無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 1-27 有  
請求の範囲 無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1-20に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献に対して新規性、進歩性を有する。

刊行物1-3には、「無機質充填材を10~200重量部含有する」ことが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、線膨張係数を低く抑えるという有利な効果を奏する。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

請求の範囲

1. (補正後) 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と絶縁性の無機質充填材とを含み、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して上記絶縁性の無機質充填材を10～200重量部含有する回路部材接続用接着剤。

2. (補正後) 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と絶縁性の無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物100重量部に対して該絶縁性の無機質充填材を10～200重量部含有する第1の接着剤層と、

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層とを備える多層構成の回路部材接続用接着剤。

3. (補正後) 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と絶縁性の無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物100重量部に対して該絶縁性の無機質充填材を10～200重量部含有する第1の接着剤層と、

接着樹脂組成物を含み、硬化後の40℃における弾性率が100～2000MPaである第2の接着剤層とを備え

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

る多層構成の回路部材接続用接着剤。

4. (補正後) 相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電氣的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と絶縁性の無機質充填材とを含み、

硬化後の  $110 \sim 130^{\circ}\text{C}$  での平均熱膨張係数が  $200 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$  以下である回路部材接続用接着剤。

5. 上記接着剤の硬化後の  $110 \sim 130^{\circ}\text{C}$  での平均熱膨張係数が  $30 \sim 200 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$  である請求項4記載の回路部材接続用接着剤。

6. 相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電氣的に接続する回路部材接続用接着剤であって、異なる物性値を持つ第3の接着剤層と第4の接着剤層を備えた多層構成の回路部材接続用接着剤。

7. (補正後) 第3の接着剤層の硬化後の弾性率が第4の接着剤層の硬化後の弾性率より大きい請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

8. 第4の接着剤層の硬化後の  $40^{\circ}\text{C}$  における弾性率が  $100 \sim 2000 \text{ MPa}$  である請求項7記載の回路部材接続用接着剤。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

9. 第3の接着剤層の熱膨張係数が、第4の接着剤層の熱膨張係数より小さい請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

10. 第3の接着剤層の30～100℃までの熱膨張係数が20～70 ppm/℃である請求項9記載の回路部材接続用接着剤。

11. 第3の接着剤層のガラス転移温度が、第4の接着剤層のガラス転移温度より高い請求項6記載の回路部材接続用接着剤。

12. 第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上である請求項11記載の回路部材接続用接着剤。

13. (補正後) 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、

接着樹脂組成物と、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10～200重量部の絶縁性の無機質充填材とを含む請求項7、9又は11のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

14. (補正後) 上記絶縁性の無機質充填材の平均粒径が3 μm以下である請求項1、2、3、4又は13のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



15. 上記接着剤は、

導電粒子を、上記接着樹脂組成物100体積部に対して0.1～30体積部含有する請求項1～14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

16. (補正後) 上記接着剤は、

上記絶縁性の無機質充填材の平均粒径に比べて平均粒径の大きい導電粒子を、上記接着樹脂組成物100体積部に対して0.1～30体積部含有する請求項1、2、3、4、13又は14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

17. 上記接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30～2000MPaである請求項1～16のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

18. 接着樹脂組成物が、エポキシ系樹脂及び潜在性硬化剤を含有する請求項1～17のいずれかに記載の回路接続用フィルム状接着剤。

19. 接着剤組成物が、エポキシ樹脂、アクリルゴム、及び、潜在性硬化剤を含有する請求項1～18のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

20. 上記アクリルゴムが、分子中にグリシジルエーテル基を含有する請求項19記載の回路部材接続用接着剤。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

RECEIVED  
JUL 10 2001  
TC 1700

Applicant's or agent's file reference HC141201	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP98/03609	International filing date (day/month/year) 13 August 1998 (13.08.98)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C09J 9/02, H21L 21/60		
Applicant HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.		

RECEIVED  
OCT 26 2001  
TC 2800 MAIL ROOM

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.
- ☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 4 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 13 March 2000 (13.03.00)	Date of completion of this report 13 November 2000 (13.11.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP98/03609

## I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages 1-43, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages 5,6,8-12,15,17-27, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages 1-4,7,13,14,16, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
pages 1,2, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP98/03609

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-27	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-27	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-27	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

The subject matter of claims 1-20 is considered to be novel and to involve an inventive step when compared with the documents cited in the ISR.

The feature 'contains 10~200 parts by weight of an inorganic filler' is not disclosed in any of documents 1-3, and moreover it is considered that by virtue of this feature the inventions of the present application exhibit the advantageous effect of the coefficient of linear expansion being kept low.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)  
04 April 2000 (04.04.00)

International application No.  
PCT/JP98/03609

Applicant's or agent's file reference  
HC141201

International filing date (day/month/year)  
13 August 1998 (13.08.98)

Priority date (day/month/year)

Applicant

WATANABE, Itsuo et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
13 March 2000 (13.03.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

R. Forax

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**